



关于团体标准 T/CASAS 036—2025《碳化硅单晶生长用等静压石墨 构件纯度测定方法 辉光放电质谱法》发布的通知

各成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 036—2025《碳化硅单晶生长用等静压石墨构件纯度测定方法 辉光放电质谱法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

T/CASAS 036—2025《碳化硅单晶生长用等静压石墨构件纯度测定方法 辉光放电质谱法》

本文件主要起草单位：赛迈科先进材料股份有限公司、北京北方华创微电子装备有限公司、湖南三安半导体有限责任公司、山东天岳先进科技股份有限公司、山西烁科晶体有限公司、山东大学、中国科学院半导体研究所、中电化合物半导体有限公司、杭州海乾半导体有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：屈睿航、周明、董博宇、吴厚政、杨牧龙、彭珍珍、徐建平、田涛、李殿浦、袁振洲、宁秀秀、侯晓蕊、杨弥珺、武雷、徐明升、张逊熙、张静、孔令沂、曾一平、李娟。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2025年4月23日

